<u>/                                    </u>																
					(Modi				-	ATTY. DOCKET NO.	SERIAL NO.					
LIST OF PATENTS AND PUBLICATIONS FOR APPEICANTS INFORMATION DISCLOSURE										3521.162	10/035,764					
STATEMENT										APPLICANT DAVID A. MARKLE						
1 APR 0 8 20		(Use s	everal	sheets	if nec	essary)	)			FILING DATE October 22, 2001	GROUP 2851					
REPRENCESIGNATION U.S. PATENT DOCUMENTS																
EXAMINER INITIAL	DOCUMENT NUMBER							DATE	NAME	CLASS	FILING DATE SUBCLASS IF APPROPRIATE					
2 3	A	5	6	9	9	6	2	1	12-23-97	Trumper	33	1 M				
263	В	5	7	4	9	7	6	9	5-12-98	Church, et al.	451	5		<del></del>		
											1	ECY	70			
												ECKNU	写四			
												ובוט.	PEDEINE			
												č	· 5			
												14	言り			
												<del></del>	₹2			
									-,				2,900			
												¥				
					*		F	ORE	IGN PATE	NT DOCUMENTS						
-												SUBCLASS	TRANSLATION			
		DOCUMENT NUMBER DA							DATE	DATE COUNTRY	CLASS		YES	NO		
										<del>M. 1991 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -</del>		-	12.0	1,0		
OTHER ART (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)																
^																
107	ر		M. E. Williams et al., Magnetic Levitation Scanning Stages for Extreme Ultraviolet Lithography, ASPE 14th annual meeting, Monterey CA., November 1999													
												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									<del> </del>		<del></del>			<del>7 · 7 · 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>		
				· ·			<del>,</del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
EXAMINER							DA7	E CO	NSIDERED							
96 -	سر	_			•				12.	-11-02						

**EXAMINER:** 

Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

PMLP MASTER EVALPTO149.FRM (REV. 8401/2)